This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

출력 일자: 2003/9/20

발송번호 : 9-5-2003-036219134 수신 : 서울 강남구 역삼1동 649-14 한국생명빌

발송일자 : 2003.09.19 당 403호

제출기일 : 2003.11.19 김동완 귀하

135-912

특허청

의견제출통지서

출원인 명칭 산토쿠 가가쿠 고교 가부시키가이샤 (출원인코드: 520010233246)

주소 일본국 토쿄 츄오-구 니혼바시-혼초 3-쵸메 1-13

대리인 성명 김동완

주소 서울 강남구 역삼1동 649-14 한국생명빌딩 403호

출원번호

10-2001-0031650

발명의 명칭

정제된 과산화수소 수용액의 제조방법 및 장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기제출기일에 대한여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이 유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항 및 제5항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

가. 제6항의 "적어도 하나의'는 불명료한 용어의 기재인바, 상기 청구항은 보호받고자 하는 발명 의 범위가 명확하지 아니합니다.

나. 본원 제4항 및 제5항, 제9항 제18항은 복수의 종속항을 인용하고 있는 청구항을 인용하고 있어, 특허법 제42조 제5항 및 같은법 시행령 제5조 제6항의 규정에 위배됩니다.

2. 이 출원의 특허청구범위에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2 항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

L VT 대]
본원 청구범위 제1항 내지 제18항은 "불순물을 함유하는 과산화수소 수용액을 이온교환수지, 킬레이트수지 또는 흡착수지가 충진된 정제탑을 사용하여 정제하는 방법에 있어서, 정제탑으로부터 투입된 과산화수소 수용액을 유출시킬 수 있는 공급펌프(feed pump)와 정제탑에 투입된 과산화수소 수용액의 유출속도를 측정할 수 있는 플로우센서(flow sensor)를 지나고, 공급펌프의 산출량을 플로우센서의 협조하에 조절함으로서 정제탑에 유입하는 과산화수소 수용액이 이온교환수지, 킬레이트수지 또는 흡착수지 등과의 접촉을 일정하게 유지함을 특징으로 하는 과산화수소 수용액의 정제방법"이나,

인용발명 (일본공개특허공보 평9-278418, 1997. 10. 28. 공개)에는 이온교환수지를 이용한 과산화 수소의 정제방법이 공지되어 있어,

상기 청구항과 인용발명을 대비하여 보면,

제 1항, 제2항, 제5항 내지 제7항, 제10항 내지 제18항이 인용발명에 비하여 풀오우센서와 펌프의 연계 조절에 의하여 정제탑에 유입되는 양을 조절하는 수단 등을 더 구비한 것이 특징이나, 인용발 명의 정제탑에 펌프를 이용하여 과산화수소를 시스템에 인입시키는 것이 기재되어 있고, 또한 재생 탑의 재생시에도 적정유량과 적정압력을 조절하는 조건이 기재되어 있어.

출력 일자: 2003/9/20

양 발명은 정제탑의 유량의 조절을 하는 수단을 구비하고 있다는 점에서 유사하다 할 것이고, 나아 가, 유량의 조절을 유출양과 연계하여 조절하는 것이나 인버터를 이용하는 것 등은 역시 당업자라 면 인식할 수 있는 정도의 것으로 구성의 곤란성이 없다 할 것이며, 그에 따른 효과도 예측할 수 있는 정도의 것이고,

제 3항, 제4항, 제8항 및 제9항은 유량 등을 한정하고 있으나, 한정한 유량이 임계적 의의도 있지 아니하고(제3항의 경우 보다 더 바람직한 범위를 상세한 설명에도 기재하고 있음), 더군다나, 이온 교환수지의 충진량, 충진탑의 길이, 직경 등의 조건에 따라 이온교환량이 달라지게 되기때문에 그 에 따른 이온교환수지에 인입되는 유량은 필요에 따라 적정하게 조절한다는 점을 바탕으로 본다면 상기 청구항의 수치한정은 더더욱 그 의의가 없다 할 수 있는바,

본원의 제1항 내지 제18항은 당업자라면 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 인용발명:일본공개특허공보 평9<u>-</u>278418(<u>1</u>1997. 10. 28. 공개) 끝.

2003.09.19

특허청

심사3국

무기화학심사담당관실

심사관 박창희



<<안내>>

문의사항이 있으시면 🗗 042)481-5563 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행 위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터

Method of purifying aqueous solution of hydrogen peroxide

Patent Number:

🤹 US6054109)

Publication date:

2000-04-25

Inventor(s):

IZUMI MINEO (JP); SAITO NORIYUKI (JP)

Applicant(s):

MITSUBISHI CHEM CORP (JP)

Requested Patent:

₽ JP9278418

Application Number: US19980179176 19981027

Priority Number(s):

US19980179176 19981027; JP19960110545 19960408

IPC Classification:

C01B15/01

EC Classification:

C01B15/013, B01D15/00, B01J47/04, C01B15/013D

Equivalents:

Abstract

A method of purifying an aqueous solution of hydrogen peroxide by using an ion exchange resin and a adsorbent to obtain a highly pure aqueous solution of hydrogen peroxide with a metal concentration of not more than 0.1 ppb and a total organic carbon concentration of not more than 10 ppm, which comprises, in the order of purificatory passage of the solution, (A) a step of removing dissociable impurities by means of a mixed bed ion exchange resin, (B) a step of removing undissociable impurities by means of a hydrophilic porous adsorbent having a specific surface of not less than 1000 m2/g, and (C) a step of removing dissociable impurities by means of a mixed bed ion exchange resin.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公別番号

特開平9-278418

(43)公開日 平成9年(1997)10月28日

(51) Int.Cl.*		做別記号	庁內整理番号	Fi		技術表示箇所
COIB	15/013			C01B	15/013	
B01D	15/00			B01D	15/00	P
B01J	47/04			B01J	47/04	z

審査請求 米請求 請求項の数10 FD (金 6 頁)

(21)出版番号	特顯平8 110545 -	(71)出顧人	000005968
			三菱化学株式会社
(22) 出版日	平成8年(1996)4月8日		東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
	•	(72) 発明者	芥藤 乾之
			种奈川県横浜市青葉区鴨店田町1000番地
			三菱化学株式会社模英籍合研究所内
		(72)発明者	泉 体组
	·		排泵川県横浜市青葉区場志田町1000番地
•			三菱化学株式会社模灰器合研究所内
	•	(74)代理人	
14			

(54) 【発明の名称】 過激化水素水の精製方法

(57) [要約]

【課題】 本発明は単なるイオン交換機能と吸害剤の組合わせでは除去効率の悪い原料過酸化水素水中に多種存在する解離性不純物及び非解離性不純物をイオン交換機能と吸害剤との適切な組合わせと操作をもって簡便かつ効率的に除去し、高純度の過酸化水素水を得ようとするものである。

【解決手段】 過酸化水素水をイオン交換機能及び吸毒 到を用いて過酸化水素水中のメタル温度が0.1 ppb 以 下、かつ全有機炭素の温度が10 ppm以下である高純度の 過酸化水素水を得る方法であって、通液精製の原序が、 (A) 温床型イオン交換機能装置による解離性不純物除 去工程、続いて(B) 吸差刺装置による非解離性不純物 除去工程、更に(C) 温床型イオン交換機能装置による 解放性不純物除去工程のらなる過酸化水素水の精製方 法。 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 過酸化水素水をイオン交換増脂及び吸表 割を用いて、過酸化水素水中のメタル濃度が 0. 1 pp b以下、かつ全有機炭素の濃度が 1 Dppm以下である 高純度の過酸化水素水を待る方法であって、過液精製の 順序が(A)温床型イオン交換増脂装置による解離性不 純物除去工程、 抜いて(B)吸着割装置による非解離性 不純物除去工程、 更に(C)温床型イオン交換増脂装置 による解離性不純物除去工程からなることを特数とする 過酸化水素水の精製方法。

【請求項 2】 通済特製条件は最終度の温床型イオン交換機能装置の出口において、圧力が0.5~10kg/cm2 G、かつ温度が0~35℃であることを特徴とする請求項 1記載の方法。 【請求項 3】 (8)の非解離性不純物除去丁程におい

【請求項 3】 (B)の非解離性不純物除去工程においては、吸差到装置を2基以上装備し、精製(吸表)工程と再生(限条)工程を交互に繰り返して、過酸化水素水中の有機炭素不純物を除去することを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項 4】 再生(脱差)工程は、特製(吸毒)工程中に吸毒剤に吸毒した有機炭素不純物を特製(吸毒)工程と送方向の流れの再生用流体でもって、

(e) 吸等剤装置内の過酸化水素水を置換する工程 (b) 吸害剤に吸害した有機炭素不純物を吸患温度以上 の温度でもって脱害する工程

(c) 吸名剤装置を降温する工程

からなることを特徴とする詩求項 2記載の方法。

【請求項 5】 再生(脱毛)工程に用いる再生用流体は水であって、再生操作温度が5~120℃である請求項3又は請求項4記載の方法。

【請求項 5】 特製(吸촉) 工程と再生(脱촉) 工程における過酸化水素水と再生用流体の液線速比は、特製(吸촉) 工程の液線速の1に対し、再生(脱촉) 工程のたわが1.5~20である、請求項 3乃至請求項 5のいずれかに記載の方法。

【詩求項 7】 温床型イオン交換機能におけるカチオン 交換機能として、水素型の強酸性カチオン交換機能を用 いる詩求項 1記載の方法。

【請求項 日】、追床型イオン交換徴略におけるアニオン 交換徴略として、重炭酸塩型の強塩基性アニオン交換樹 略を用いる請求項 1記載の方法。

【請求項 9】 温床型イオン交換樹脂におけるカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂の温合比率がイオン交換樹 全比でカチオン交換樹脂の1に対して、アニオン交換樹脂が0.8~2である請求項 1記載の方法。

【請求項 1 D】 吸名制装置に用いる吸名剤が、スチレン・ジビニルベンゼン共更合体の母材からなる多孔質合成吸表剤である請求項 1記載の方法。

【発明の原する技術分野】本発明は、過酸化水素水の精製法、特に電子工業用の洗浄等に用いられる高純度過酸化水素水を製造するためのイオン交換増脂及び吸差利を用いた精製方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電子工業用として使用される洗浄用業液は、集経回路の高密度化に伴い、更なる高純度化が望まれている。その中にあって過酸化水素水は重要な洗浄用業液として使用されており、必要とされる品位は金属不純物濃度で0.1 ppb 以下、かつ全有機炭素(TOC:Total Organic Carbon)で10 ppm以下が要求されるに至っている。現状では、自動酸化法(アンスラゴノン法)により製造された過酸化水素水では上記の電子工業用の洗浄薬液としては不適当であり、過酸化水素水中の不純物を除去する方法が種々提案されている。

【ロロロ3】 通酸化水素水を高純底に精製する方法としては、一般的にカチオン性不純物を除去するためのカチオン交換樹脂と、アニオン性不純物を除去するためのアニオン交換樹脂、並びに有機炭素不純物を除去するための吸高剤(合成吸高剤、活性炭等)を充填した固定層又は流動層に租通酸化水果水を通流することにより落解性不純物を除去し、更に不溶性不純物を特密フィルターを用いて除去する方法などが提案されている(米国特許4,999,179 号、約92/06918 参照)。

【0004】有機炭素不純物の内、有機酸等の解離性成分はイオン交換簡単によりその大部分を除去できるが、非解離の有機炭素不純物は主として種々の吸き割により配定される。しかしながら、自動酸化法により製造された過酸化水素水に存在する不純物の中で特に有機炭素不純物質から難吸高性物質まで幅広く存在している。それ故、吸害割に組過酸化水素水を通液した場合、難吸害性物質が高吸高性物質。有機炭素不純物の吸害が固定され、吸患者には吸患者を超こずため、難吸害性有機炭素不純物の吸害が固定され、自的とする高純度の過酸化水素水を得るには吸害を起こすため、対し、可能量ので小さい結果になるという問題点があった。

【発明が解決しようとする課題】それ故、イオン交換樹棚による解離性不純物の除去に見合う租週酸化水素水の処理量を満足させる吸書剤で非解離性有機炭素不純物を除去しようとすると、吸毒剤の交換を頻繁に行なうがら、多量の吸毒剤を用いた場合、吸害剤装置内におかるの吸毒剤を用いた場合、吸害剤装置内に対して有機系の溶出による汚染という別の問題できない。目れるとする高速をの過度化水素水の浄剤の問題を生じ、目れるとする高速を関して無機系の多別の問題できない。また、吸毒剤として無機系吸毒剤を用いた場合は過酸化水素水の分解による酸素ガスの発生が顕著となり、安定し

【発明の詳細な説明】 【0001】 た選転を行うことが難しいという欠点があった。よって、本発明の課題とするところはイオン交換増脂及び吸き利を適切にはみ合わせて使用することにより、メタル温度が0.1 pph以下、かつ全有機反素温度が10 pph以下の高純度の過酸化水素水を安全かつ安定した品質で安価に製造する方法を提供することにある。

【0005】 【認期を解決するための手段】本発明者らは上記課題を 解決するため種々検討を重れた結果、カナオン交換樹脂 とアニオン交換樹脂を温合した前段の温床型と交換 機能経営の後に吸害剤を充填した吸害剤装置を設置し、 更に前段と同様の温床型イオン交換樹脂装置を後段の追床型イオン交換機能設置として直列に連結したカラム。 「本型イオン交換として直列に連結したカラム。」 イオン交換及び吸ぎ法において、連続的に原料過酸化水 未水中の解離性及び非解離性不純物を効率的に除去する ことにより、過酸化水素水中のメタル造度が0.1 ppb 以 により、過酸化水素水中のが になるである。 とにより、過酸化水素水中の必要が0.1 ppb 以 であることを知得して本発明に到達した。

【0007】即ち、本発明の要旨とするところは、過酸化水素水をイオン交換管路及び吸塞料を用いて、過酸化水素水中のメタル造度が0.1 ppm以下である高純度の過酸化水素水を待る方法であって、過液稀製の順序が(A)温床型イオン交換管路装置による解離性不純物除去工程、統いて(B)吸塞割装置による非解離性不純物除去工程、更に(C)温床型イオン交換管路装置による解離性不純物除去工程、更に(C)温床型イオン交換管路装置による解離性不純物除去工程。

[00008]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。本発明において原料として使用される過酸化水果水は特に限定されない。例えば、日本工業規格もしくは食品添加物規格として一般に市販されている過酸化水果水が使用できる。過酸化水果水の濃度としてよく用いられ、実用では10~35重量%のものが原用される。一般に市販されている過酸化水果水(以下「原料過酸化水果水」と時記する。)には、製造法に由来する金属不純物及び有機に素不純物と、過酸化水果水の安定化(分解抑制)のために添加された種々の安定割由来の不純物が含まれにより、これら不純物の濃度、本発明の適用はそれらによって制限されるものでない。

【0009】本発明に用いられる温床型イオン交換樹脂 装置に充填するカチオン性不純物を除去するためのカチ オン交換樹脂としては、通常スチレンとジピニルペンゼン(DVB) の共重合体でスルホン酸萎(-503H) を交換基と する強酸性カチオン交換樹脂であって、ゲル型、ボーラ ス型、ハイボーラス型のものが使用できる。特にボーラ ス型が好適である。また、強酸性カチオン交換樹脂は金属イオンを含まない高純度の過酸化水素水を得るため、水素型で使用することが望ましい。この場合、カチオン交換樹脂の交換基に存在するイオン重は、総交換容量の99当量%以上が好適である。

【0010】一方、アニオン性不純物を除去するためのアニオン交換物能は、通常スチレンとジビニルベンゼンの共重合体で、4級アンモニウム 苺を交換苺とする強塩なビアニオン交換物能であり、ゲル型、ボーラス型が好流である。特にボーラス型が経過である。また、強塩萃性アニオン交換物能はイオン交換性及び電子工業用としての洗浄対象であるシリコンウ換性及び電子工業用としての洗浄対象であるシリコンウ集性及び電子工業用としての洗浄対象であるシリコンウ集性及び電子工業用としての洗浄対象であるシリコンウ集型で使用することが好ましい。アニオン交換物能の交換型で使用することが好ましい。アニオン交換物能の交換型で使用する正炭酸根又は炭酸根は、粉交換容量の99時ましく、特に99.9当量%以上が好適である。

【0011】また、非解離性有機不純物を除去するための吸害剤としては、有機系及び無機系の吸害剤が使用できる。特に、実用面からは過酸化水素水に対して活性を有しない有機系吸等剤である通常スチレンとジピニルタル質働脂がより肝適である。適液特製条件は結体及の温床型イオン交換機能力を有しない今れ質働脂をの出口圧力を0.5~10 kg/cm2 G、肝ましくは2~6 kg/cm2Gに推持し、かつ温度を0~35で肝ましくは0~10℃で運転することが肝適変を3・過液特製時の圧力が低いと前記のアニオン交換機能して装置内に発生し安定した過酸化水素水の特製に問題が高る。また、特製温度が高いと前記のアニオン交換機能して装置内に発生し安定した過酸化水素水の特製に問題がある。また、特製温度が高いと前記のアニオン交換機能し、酸素がスの発生が顕著となることから過酸化水素水の安全な特製に問題がまじるので上記の操作条件内で運転することが肝ましい。

【ロロ12】本発明による過酸化水集水の精製方法は、上記のカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂を温含した対象の退床型イオン交換樹脂を固定の後に上記の吸名刺を充填した吸差剤装置を後度の退床型イオン交換機能装置を後度の退床型イオン交換の影響を出した力を放射に重結したカラム ボイオン交換及び吸表法において、更に吸表剤装置を2 基以上装備し、精製(吸表)工程と再生(脱离)工程を交互に繰り返すことにより、連続的に原料過酸化水業水中の解離性及び非解離に、対した精製プロセスにおいて、前段の退床型イオ過酸化水素が中の解離性不純物であるとない、力が酸化水素が中の解離性不純物である金属イオン(カチンウ酸化、アニオン性不純物)の除去のみならず、有機酸等(并酸、酢酸等)の解離性有機炭素不純物を上記の吸表

制と接触させる前に除去することを目的としており、吸 亳利號當内の吸亳制に対して解離性有機不純物と非解離 性有機不純物との競争吸亳を抑えて処理することによ り、吸亳利號置内におして非解離性有機不純物中の離吸 亳性物質との競争吸亳を起こす物質を低減させることが でき、吸亳利の負荷を経滅することができる。

【ロロ14】上記のように吸表剤装置は2 基以上装備し、精製(吸表)工程と再生(肌毛)工程を交互に繰り返すことにより、効果的な不純物除去を達成することができるが、この再生(肌毛)工程は次のように行なう。即ち、精製(吸表)工程を担当していた吸表剤装置出口の全有機炭素濃度が自標管理濃度に到透した時点で過酸化水素水の通液をもう一方の吸毛剤装置に切り考える【この新しく切り考えられたもう一方の吸毛剤装置は特製(吸表)工程を担当する】。精製(吸表)工程を中断され再生(肌毛)処理に付される吸毛剤装置に対しては、それまでの精製(吸表)工程中に通液していた過酸化水素水の流れとは逆方向に再生用流体を通して次の工程に付す。

- (a) 吸着剤装置内の過酸化水素水を置換する工程。
- (b) 晩書割に吸着した全有機炭素を吸ぎ温度以上の温度をもって脱患する工程。
- (c) 吸着剤装置を降温する工程。

【〇〇15】過酸化水素水中に含まれる有機炭素不純物には、前述したように息吸害性物質から難吸害性物質まで幅広く、しかも多域方在するため、吸害制装置物でも吸患者刺發置入り口側に吸等もし、個まで性物質は吸患を特長を持つため吸害刺發置出口側を多布する。それ故、再生用流体を精製(吸・著)工程の液流的运方向から通波することにより息吸害性物質を吸等割らの逆方向側に分布させることなく再生(脱・著)入口側の第一次表列が失活する場合には、前置カラム(プレカラム)にて強吸害性物質を吸きし、何回かの吸害/再生の繰り

返しにより失活したときは前置カラム のみを交換することも可能である。

【0016】再生(脱毛)工程に用いる再生用流体は、全有機炭素温度が1 ppm 以下のイオン交換水を用い、好ましくは0.5 ppm 以下のイオン交換水がよい。再生(脱毛)工程の操作温度は次のようにするのがよい。

- (d) 吸差割裝置内の過酸化水素水を置換する工程は室 温以下の水を用いる。
- (e) 吸答剤に吸着した全有機炭素を脱着する工程は、5~120 ℃の水を用い、特に80℃以上の温水の方がより 好流である。
- (f) 吸着割装置を降温する工程は室温以下の水を用い

【0017】再生(脱等)工程における再生流体の液線速は、特製(吸等)工程における過酸化水素水の液線速の1.5~20倍とし、再生(脱毛)工程の所要時間を結製(吸等)工程の1/2~1/20として再生完了優待機可る。吸表測装置に用いる吸表測としては、合成吸差測及び活性炭等が使用できるが、過酸化水素水の分解を伴わずに処理できるという点で合成吸表剤の方がより好適である。かかる合成吸表剤としては、スチレンージビニルベンゼン共重合体からなる多孔質合成吸表剤、又はスチレンージビニルベンゼン共重合体からなる多孔質合成吸表剤であって、かつ一部親水化処理を施したものが挙げられる。

【ロロ18】吸着剤装置の後に前段と同様の温床型イオン交換樹脂装置を配置するのは、吸着剤が過酸化水素水と接触したときに、過酸化水素水中に活出してくる吸る剤中に含まれる微量の解離性不能物を効果的に除去するたのである。

[0019]

【実施例】以下、実施例によって本発明を一層具体的に 説明するが、本発明はこれによって眼定されるものでは ない。

実施例1

図1は、本発明方法を実施する設備の工程時図の一例である。図中、1は原料過酸化水素水の供給ポンプ、2は無交換器、3は温床型イオン交換物間装置、4及び5は吸等測装置、5は後度の温床型イオン交換物間等で、5は無交換器、9は熱交換器を2から流出する過酸化水素水の試料。2は熱交換器。10は温床型イオン交換物間装置3から流出する過酸化水素水の試料。2は後度の温床型イオン交換物間装置3から流出する過酸化水素水試料。2は後度の温床型イオン交換物間装置5から流出する過酸化水素水の試料採取器である。12は後度の温床型イオン交換物間装置5から流出する過酸化水素水の試料採取器である。13は吸き剤設置4又は5の再生時に吸き剤装置4又は5から流出する再生排水の試料採取器である。

【ロロ20】原料過酸化水素水は供給ポンプ1により無交換器2へ送られ、次いで温床型イオン交換樹脂装置

3、吸毒剤装置 4又は5、及び後段の温床型イオン交換機能装置 6へ盾次通液され、原料過酸化水素水中に存在する無機イオン、解離任有機物はイオン交換し、未水としては、市販のJIS 35重量%最品添加物規格 [東海電化 大大中には、市販のJIS 35重量%最品添加物規格 [東海電化 工業 (株) 製] を使用した。この原料過酸化水素水中にはナトリウム イオンは10数ppm、その他のメタル類は10数~1数100 ppb、塩素イオン、硫酸限及び雌酸根は0.数~10数 ppm含まれていた。また、全有機炭素は50 ppmであった。

【ロロ21】温床型イオン交換樹脂装置3及び5としては、水紫型にイオン交換(89.9 当量%以上) した強酸性イオン交換(89.9 当量%以上) した強酸性イオン交換簡脂ダイヤイオンPK228[三菱化学 (株) 駅、ダイヤイオンは同社登組命側) 363 ml と、炭酸配にイオン交換(99.9 当量%以上)した強塩基性イオン交換簡肪ダイヤイオンPA318[三菱化学 (株) 駅77 ml を混合して内径33 mn、長さ1300 mn のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を内装したカラム 内に充塩したものを用いた。なお、この場合の温床型樹脂を量でカチオン交換樹脂の混合比は、イン交換樹脂が1であった。吸表割軽置4及び5としては、合成吸等割ポファチットEP63(スチレン・ジビニルベンゼン共重合体系の多孔質合成吸表樹に減くバイエル社製)1100 mlを上述の温床型イオン交換樹脂製造と同一寸法、同一村質のカラム に充填したものを用いた。

【0022】原料過酸化水素水を原料過酸化水素水供給ポンプ1で0.9 リットル/時で熱交換器2に送り、5 でに調温した後、温床型イオン交換増脂装置3、吸著剤装置4(吸差剤装置5は特徴)、温床型イオン交換増脂装置5の配列で下降流により通液した。運転圧力は、温床型イオン交換増脂装置6の配口で4 kg/cm26に保持し、吸塞剤装置4の出口における過酸化水素水中の全有機炭素温度が8~9 ppm に速した時点で、吸塞剤装置4を吸塞剤装置5に切り換え過酸化水素水の精製を流けた。精製(吸塞)工程から切り放された吸塞剤装置4は、比括流14が2を再生流体として、再生流体供給ポンプスイオン交換水を再生流体として、再生流体供給ポンプス代より9リットル/時で熱交換器8に送り、以下の条件で再生を行なった。

【0023】(h) 常温のイオン交換水5.5 リットルを吸着割装置4の下部から同装置4内に上昇流で通液してカラム 内の過酸化水素水をイオン交換水で置換した。(i) 次に、熱交換器等を作動させ80~95℃に調温した後、吸着割装置4の下部から上昇流で100 リットルのイオン交換水を通液して吸着割を再生した。再生時の流体圧力は1.5 kg/cm26に保持した。

(j) 加熱イオン交換水による再生は了後、再び常温のイオン交換水を5.5 リットル流し、吹き刺装置4を常温付近まで降温し、次の特製(吹き)工程に移るまで特徴

させた.

次に、吸着到装置5の出口における過酸化水素水中の全有機炭素濃度が8~9ppm に達した時点で吸着到装置5を吸着到装置4に切り換えて過酸化水素水の精製を継続し、前庭の温床型イオン交換機能装置3が破過(イオン成分のリーク)するまで、上記に示す工程を4回繰り返した。なお、吸着到装置4及び5の精製(吸表)工程時の原料過酸化水素水の通流室はそれぞれ130 リットルであった。

【0024】退床型イオン交換樹脂装置 5から流出する 過酸化水素水を試料採取器 1 2で捕集し、この中に含まれるメタル類、塩素イオン、破酸根、紫酸根及び全有機 炭素を分析した。メタル造度はアルミニウム、 みの 以下であ り、塩素イオン、硫酸根及び燃酸根は10 ppb以下であ り、かつ全有機炭素は各吸等装置の切り換え迄の平均値で6 ppm であ り種めて高純度であった。なお、メタル類の分析はフレーム レス原子吸光法ならびにICP-MS法、金有機炭素の分析は全有機炭素過度計により測定した。

【0025】実施例2

実施例1において後段に使用していた退床型イオン交換 樹脂装置5を前段の退床型イオン交換樹脂装置となるる うに配管を切り換え、新たにイオン交換樹脂力を保有する 退床型イオン交換樹脂装置を後段装置として連結した外 は、実施例1と同様の条件において、医例1で用して を吸き到装置4及び50が料過酸化水素水を同に用いて に取り過酸化水素水の過液型はそれぞれ、実施の1 と同様に130リットルで切り換えた。後段の場下型イオ ン交換樹脂装置から流出する過酸化水素水中のメタル類 は何れも0.1ppb以下であり、塩素イオン、硫酸根及び 嫌酸器の切り換え迄の平均値で6ppmであった。 【0025】比較例1

吸客割裝置4及び5を前皮の温床型イオン交換樹脂装置3の前に配置した外は、実施例1と同様の条件において、実施例1で使用した原料過酸化水素水を用いて通液を行なった。吸客割裝置4及び5の特製(吸客)工程時の原料過酸化水素水の通液量はそれぞれ、実施例1と同様に130リットルで切り換えを、後皮の温床型イオン交換樹脂装置から流出する過酸化水素水中のメタル類は何本地能装置から流出する過酸化水素水中のメタル類は何本地能表面から流出する過酸化水素水中のメタル類は何本地能表面から、1 ppb 以下であり、塩素イオン、硫酸根及び燐酸根は10 ppb以下であったが、全有機炭素は各吸落装置の切り換え迄の平均値で12 ppmと高かった。

【0027】比較例2

吸 表制装置 4 及び5 を後度の退床型イオン交換機能装置 5 の後に配置した外は、実施例1 と同様の条件におい て、実施例1 で使用した原料過酸化水素水を用いて通流 を行なった。吸害剤装置4及び5の精製(吸患)工程時の原料過酸化水素水の通液量はそれぞれ、実施例1と同様に130 リットルで切り換えた。吸害剤装置4及び5から流出する過酸化水素水中のメタル類は0.数~10数 ppbと高く、硫酸根及び無酸根は10 ppb以下であったが、塩素イオンは数10 ppbと高かった。また、全有機炭素は各吸表装置の切り換え迄の平均値で8 ppm であった。

【発明の効果】本発明によれば、単なるイオン交換樹脂と吸着剤の組合せでは除去効率の悪い原料過酸化水素水中に多種存在する解離性不純物(主にメタル成分、アニオン成分、解離性有機物)及び非解離性不純物(主に非解離性有機物)をイオン交換樹脂と吸着剤の適切なる組み合せと操作をもって簡便かつ効率的に除去し、メタル

遺族D.1 ppb 以下、かつ全有機炭素が10 ppm以下の高純 度の過酸化水素水を安全かつ安定的に精製する方法を提供することができる。

[図面の簡単な説明]

【図1】本発明方法を実施する設備の一例の工程時図である。

【符号の説明】

- 1 原料過酸化水素水供給ポンプ
- 3 温床型イオン交換樹脂装置
- 4 吸毒剂装置
- 5 吸毒剤装置
- 5 温床型イオン交換樹脂装置
- 7 再生流体供給ポンプ

